

Утверждаю  
 проректор по учебно-воспитательной работе  
 ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмиллы»  
 В.А.Шаяхметов  
 « 20 » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ**  
**Летняя экзаменационная сессия**  
**Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий**  
**Направление 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника**  
**Направленность (профиль) Материалы микро и нанoeлектроники, 3 курс**  
**Заочная форма обучения (2020-2021 учебный год)**

Дни недели	Дата	Пара	ЗЭИНС-31-18	
пн	5.04	4	Современные тонкопленочные технологии, лк, ЮсуповАР, _LMS_	
		5	Микроэлектроника, лк, БунаковАА, _LMS_	
		6	Экономика и организация производства, пз, НефёдоваВН, _LMS_	
		7	Системы автоматизации проектирования, лк, ИзмаиловРН, _LMS_	
		8	Материалы электронной техники, лк, КалимуллинаЛР, _LMS_	
вт	6.04	4	Современные тонкопленочные технологии, пз, ЮсуповАР, _LMS_	
		5	Системы автоматизации проектирования, лк, ИзмаиловРН, _LMS_	
		6	Методы исследования электрофизических свойств материалов микро- и нанoeлектроники, лк, БунаковАА, _LMS_	
		7	Микроэлектроника, пз, КарамовДД, _LMS_	
		8	Микроэлектроника, пз, КарамовДД, _LMS_	
ср	7.04	5	3D проектирование и печать, лк, ГалиевАФ, _LMS_	
		6	Применение информационных технологий в научных исследованиях и профессиональной деятельности, лб, БайбуловаГШ, _LMS_	3D проектирование и печать, лб, ГалиевАФ, _LMS_
		7	3D проектирование и печать, лб, ГалиевАФ, _LMS_	Применение информационных технологий в научных исследованиях и профессиональной деятельности, лб, БайбуловаГШ, _LMS_
		8	Методы исследования электрофизических свойств материалов микро- и нанoeлектроники, лк, БунаковАА, _LMS_	
чт	8.04	5	3D проектирование и печать, пз, ГалиевАФ, _LMS_	
		6	Применение информационных технологий в научных исследованиях и профессиональной деятельности, лб, БайбуловаГШ, _LMS_	3D проектирование и печать, лб, ГалиевАФ, _LMS_
		7	3D проектирование и печать, лб, ГалиевАФ, _LMS_	Применение информационных технологий в научных исследованиях и профессиональной деятельности, лб, БайбуловаГШ, _LMS_
		8	Зондовые технологии, лк, КорниловВМ, _LMS_	



пт	9.04	5	Методы исследования электрофизических свойств материалов микро- и нанoeлектроники, пз, БунаковАА, <u>LMS</u>	
		6	Микроэлектроника, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>	Материалы электронной техники, лб, КалимуллинаЛР, <u>LMS</u>
		7	Материалы электронной техники, лб, КалимуллинаЛР, <u>LMS</u>	Микроэлектроника, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>
		8	Применение информационных технологий в научных исследованиях и профессиональной деятельности, зч, БайбуловаГШ, <u>LMS</u>	
сб	10.04	4	Физические основы электроники, лк, НабиуллинИР, <u>LMS</u>	
		5	3D проектирование и печать, лб, ГалиевАФ, <u>LMS</u>	Микроэлектроника, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>
		6	Микроэлектроника, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>	3D проектирование и печать, лб, ГалиевАФ, <u>LMS</u>
		7	Системы автоматизации проектирования, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>	Материалы электронной техники, лб, КалимуллинаЛР, <u>LMS</u>

пн	12.04	4	Методы исследования электрофизических свойств материалов микро- и нанoeлектроники, лб, БунаковАА, <u>LMS</u>	Системы автоматизации проектирования, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>
		5	Методы исследования электрофизических свойств материалов микро- и нанoeлектроники, лб, БунаковАА, <u>LMS</u>	Системы автоматизации проектирования, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>
		6	Микроэлектроника, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>	Методы исследования электрофизических свойств материалов микро- и нанoeлектроники, лб, БунаковАА, <u>LMS</u>
		7	Материалы электронной техники, лб, КалимуллинаЛР, <u>LMS</u>	Микроэлектроника, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>
		8	3D проектирование и печать, зч, ГалиевАФ, <u>LMS</u>	
вт	13.04	4	Физические основы электроники, пз, НабиуллинИР, <u>LMS</u>	
		5	Методы исследования электрофизических свойств материалов микро- и нанoeлектроники, лб, БунаковАА, <u>LMS</u>	Системы автоматизации проектирования, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>
		6	Современные тонкопленочные технологии, лб, ЮсуповАР, <u>LMS</u>	Системы автоматизации проектирования, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>
		7	Современные тонкопленочные технологии, лб, ЮсуповАР, <u>LMS</u>	Методы исследования электрофизических свойств материалов микро- и нанoeлектроники, лб, БунаковАА, <u>LMS</u>
		8	Микроэлектроника, эк, БунаковАА, <u>LMS</u>	
ср	14.04	4	Современные тонкопленочные технологии, пз, ЮсуповАР, <u>LMS</u>	
		5	Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения, лк, ШайдуллинаЖВ, <u>LMS</u>	
		6	Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения, лб, ШайдуллинаЖВ, <u>LMS</u>	Методы исследования электрофизических свойств материалов микро- и нанoeлектроники, лб, БунаковАА, <u>LMS</u>
		7	Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения, лб, ШайдуллинаЖВ, <u>LMS</u>	Системы автоматизации проектирования, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>
чт	15.04	4	Методы исследования электрофизических свойств материалов микро- и нанoeлектроники, пз, БунаковАА, <u>LMS</u>	
		5	Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения, лб, ШайдуллинаЖВ, <u>LMS</u>	Современные тонкопленочные технологии, лб, ЮсуповАР, <u>LMS</u>
		6	Современные тонкопленочные технологии, лб, ЮсуповАР, <u>LMS</u>	Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения, лб, ШайдуллинаЖВ, <u>LMS</u>
		7	Системы автоматизации проектирования, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>	Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения, лб, ШайдуллинаЖВ, <u>LMS</u>
пт	16.04	5	Материалы электронной техники, пз, КалимуллинаЛР, <u>LMS</u>	
		6	Материалы электронной техники, пз, КалимуллинаЛР, <u>LMS</u>	
		7	Материалы электронной техники, пз, КалимуллинаЛР, <u>LMS</u>	
		8	Современные тонкопленочные технологии, пз, ЮсуповАР, <u>LMS</u>	



сб	17.04	5	Системы автоматизации проектирования, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>	Современные тонкопленочные технологии, лб, ЮсуповАР, <u>LMS</u>
		6	Системы автоматизации проектирования, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>	Современные тонкопленочные технологии, лб, ЮсуповАР, <u>LMS</u>
		7	Системы автоматизации проектирования, лб, КаримовРХ, <u>LMS</u>	Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения, лб, ШайдуллинаЖВ, <u>LMS</u>
		8	Материалы электронной техники, зч, КалимуллинаЛР, <u>LMS</u>	
пн	19.04	6	Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения, зч, ШайдуллинаЖВ, <u>LMS</u>	
вт	20.04	3	Зондовые технологии, лб, ГалиевАФ, <u>LMS</u>	
		4	Зондовые технологии, лб, ГалиевАФ, <u>LMS</u>	
		5	Зондовые технологии, пз, КалимуллинаЛР, <u>LMS</u>	
		6	Зондовые технологии, пз, КалимуллинаЛР, <u>LMS</u>	
		7	Современные тонкопленочные технологии, зч, ЮсуповАР, <u>LMS</u>	
ср	21.04	5	Зондовые технологии, лб, ГалиевАФ, <u>LMS</u>	
		6		Зондовые технологии, лб, ГалиевАФ, <u>LMS</u>
		7		Зондовые технологии, лб, ГалиевАФ, <u>LMS</u>
		8		Зондовые технологии, лб, ГалиевАФ, <u>LMS</u>
чт	22.04	7	Системы автоматизации проектирования, зч, ИзмаиловРН, <u>LMS</u>	
пт	23.04	7	Физические основы электроники, эк, НабиуллинИР, <u>LMS</u>	
Дополнительная сессия: 26.04.21 – 8.05.21				

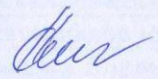
Директор

ИФМЦН



И.В.Кудинов

Директор УМУ



А.Р. Рахматуллина